

非接触形状測定システム

電動 XY ステージと上方に配置したレーザー変位計によって、測定サンプルの三次元形状を非接触で計測する装置

[型式]

(株) キーエンス LT8110

ステージ コムス (株) EMS98AD-3D

[仕様]

光源 : 半導体レーザー 670 μ m

スポット径 : 約 7 μ m

測定範囲 : ± 1 mm

分解能 : 0.4 μ m

ステージ可動範囲 : 300 \times 300mm

※3次元計測データを Excel シートへ転送

[設置年度]

2000 年度 (平成 12 年度)



○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和 4 年 7 月 11 日